

(11)Publication number:

05-187572

(43)Date of publication of application: 27.07.1993

(51)Int.CI.

F16K 31/122

(21)Application number: 04-019514

(71)Applicant: KIYOHARA MASAKO

(22)Date of filing:

The state of the s

(72)Inventor: YAMAJI MICHIO

08.01.1992

YAMAMOTO KANETSUGU

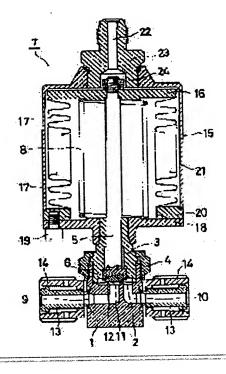
(54) CONTROLLER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a controller to be used even in a range of high temperatures as well as to enhance sealing performance in a fluid

actuation type controller.

CONSTITUTION: This is a fluid actuation type controller equipped with a fluid pressure actuator 7 elevating a stem 5, which is supported by a bonnet 3 in such a way as to be freely elevated. The actuator 7 is made up of an actuator cylinder 15 which is fitted on the bonnet 3 in such a manner that it surrounds the upper portion of the stem 5, and is also furnished with an entrance port 22 for working fluid, a piston 16 which is disposed in the upper end portion of the stem 5, and is moved up and down within the cylinder 15, and a metallic bellows 17 which is interposed between the actuator cylinder 15 and the piston 16 so as to seal a space between them, and is excellent in heat resistance.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3425963

[Date of registration]

09.05.2003

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-187572

(43)公開日 平成5年(1993)7月27日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

F 1 6 K 31/122

7233-3H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-19514

(22)出願日

平成4年(1992)1月8日

(71)出願人 390035998

清原 まさ子

熊本県熊本市清水町山室408番地

(72)発明者 山路 道雄

大阪市西区立売堀2丁目3番2号

(72)発明者 山本 兼嗣

大阪市西区立売堀2丁目3番2号

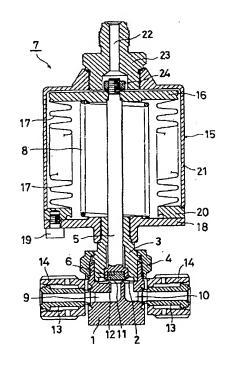
(74)代理人 弁理士 岩越 重雄 (外1名)

(54)【発明の名称】 制御器

(57)【要約】

【目的】 流体作動型の制御器に於いて、高温の領域でも使用できるようにすると共に、シール性の向上を図る。

【構成】 ボンネット3に昇降自在に支持されたステム5を昇降動させる流体圧アクチュエータ7を備えた流体作動型の制御器に於いて、前記流体圧アクチュエータ7を、ステム5の上部を囲繞すべくボンネット3に取り付けられ、作動用流体の出入口22を有するアクチュエータシリンダ15と、ステム5の上端部に設けられ、アクチュエータシリンダ15内を昇降動するピストン16と、アクチュエータシリンダ15とピストン16との間に介設され、両者間をシールする耐熱性に優れた金属製のベローズ17から構成した。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 流体入口、流体出口、弁室及び弁座を有するボディにポンネットを介してステムを昇降自在に支持し、当該ステムをポンネットに設けた流体圧アクチュエータにより昇降動させてボディに形成した流体通路を開閉するようにした流体作動型の制御器に於いて、前記流体圧アクチュエータを、ステムの上部を囲繞すべくポンネットに取り付けられ、作動用流体の出入口を有するアクチュエータシリンダと、ステムの上端部に設けられ、アクチュエータシリンダとピストンとの間に介設され、両者間をシールする耐熱性に優れた金属製のベローズとから構成したことを特徴とする制御器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主に半導体製造装置や原子力発電プラント等に於いて使用される高純度ガスの流量調整用に利用されるものであり、特に高温の領域で使用する流体作動型の制御器に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、半導体製造装置等に於いて使用 される高純度ガス用の制御器は、所謂パーティクルフリ ーやデッドスペースフリーと云う特性が厳しく要求され る。その為、半導体製造の分野では、前記パーティクル フリーやデッドスペースフリーの要求を構造的に充足し 易いダイヤフラム型の制御器(特にダイレクトダイヤフ ラム弁)が多く使用されている。従来、この種制御器と しては、例えば図3に示す構造のものが知られている。 即ち、前記制御器は、流体入口25、流体出口26、弁 室 2 7 及び弁座 2 8 を有するボディ 2 9 と、弁室 2 7 の 30 気密を保持すると共に、その中央部が上下動して弁座2 8へ当離座するダイヤフラム30と、ダイヤフラム30 の周縁部をポディ29との間で気密状に挾持する筒状の ポンネット31と、ポンネット31をポディ29に固定 するポンネットナット32と、ポンネット31に昇降自 在に支持され、下降時にダイヤフラム30の中央部を下 降させるステム33と、ポンネット31に設けられ、ス テム33を駆動する流体圧アクチュエータ34と、ステ ム33を常時上方へ附勢するスプリング35等から構成 されて居り、常時開弁状態になっている。又、流体圧ア 40 クチュエータ34は、ステム33の上部を囲繞すべくポ ンネット31に取り付けられ、作動用流体の出入口36 を有するアクチュエータシリンダ37と、ステム33の 上端部に設けられ、アクチュエータシリンダ37内を昇 降動するピストン38と、ピストン38に設けられ、ア クチュエータシリンダ37の内周面を摺動するシール材 39等から成る。而して、アクチュエータシリンダ37 内に作動用流体(圧力流体)を供給すると、スプリング 35の弾性力に抗してピストン38及びステム33が下

れて弁座28に当座し、又、アクチュエータシリンダ37内の流体圧を開放すると、スプリング35の弾性力によりピストン38及びステム33が上昇すると共に、ダイヤフラム30がその弾性力及びボディ29内の流体圧

イヤフラム30がその弾性力及びボディ29内の流体圧 により上昇して弁座28から離座するようになってい る。前記制御器は、弁室からの流体の漏洩を皆無にでき る等、優れた実用的効用を有するものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、半導体製造装置等に於いては、前記制御器を高温の領域例えば半導体製造装置に利用される各種炉の内部や炉の近傍で使用する場合がある。ところが、従来の制御器に於いては、流体圧アクチュエータ34のシール材39に通常〇リングが使用されて居り、この〇リングは使用温度限界が約180℃である。その為、制御器を高温領域で使用すると、シール材39即ち〇リングが熱の影響を受けて寿命が短くなったり、或いは流体圧アクチュエータ34が良好且つ正確に作動しないと云う問題がある。又、〇リングの使用温度限界以上の高温領域では、前記制御器を使用できないと云う問題もあった。

【0004】本発明は、上記の問題点を解消する為に創案されたものであり、その目的は高温の領域でも良好に使用できると共に、シール性にも優れた流体作動型の制御器を提供するにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する為に、本発明の制御器は、流体入口、流体出口、弁室及び弁座を有するボディにボンネットを介してステムを昇降自在に支持し、当該ステムをボンネットに設けた流体圧アクチュエータにより昇降動させてボディに形成した流体通路を開閉するようにした流体作動型の制御器に於いて、前記流体圧アクチュエータを、ステムの上部を囲続すべくボンネットに取り付けられ、作動用流体の出入口を有するアクチュエータシリンダと、ステムの上端部に設けられ、アクチュエータシリンダ内を昇降動するピストンと、アクチュエータシリンダとピストンとの間に介設され、両者間をシールする耐熱性に優れた金属製のベローズとから構成したものである。

[0006]

クチュエータ34は、ステム33の上部を囲繞すべくボンネット31に取り付けられ、作動用流体の出入口36を有するアクチュエータシリンダ37と、ステム33の上端部に設けられ、アクチュエータシリンダ37内を昇降動するピストン38と、ピストン38に設けられ、アクチュエータシリンダ37の内周面を摺動するシール材39等から成る。而して、アクチュエータシリンダ37内に作動用流体(圧力流体)を供給すると、スプリングの弾性力によりピストン及びステムの中に作動用流体(圧力流体)を供給すると、スプリングの弾性力によりピストン及びステムの下降動力によりピストン及びステムの下降動力によりピストン及びステムの対して作動力に対してピストン38及びステム33が下降すると共に、ダイヤフラムがその弾性力及び流体圧により上方へ変位して弁座から離座し、開弁状態になる。この制御器は、流体圧アクチュエータのシール材に

耐熱性に優れた金属製のベローズを使用している為、可 なりの高温領域でも使用することができるうえ、シール 材が熱の悪影響を受け難くなる。その結果、シール材の 寿命が低下したり、或いはシール性が低下したりすると 云うこともない。延いては、髙温の領域で使用しても良 好且つ正確に作動することになる。

[0007]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。図1は本発明の第1実施例に係る流体作動 型の制御器の縦断面図であって、当該制御器は、ダイヤ フラム2を直接弁座に当離座させて開閉を行うようにし たダイヤフラム弁であり、ポディ1、ダイヤフラム2、 ポンネット3、ポンネットナット4、ステム5、ダイヤ フラム押え6、流体圧アクチュエータ7及びスプリング 8等から構成されて居り、常開型となっている。

【0008】前記ポディ1は、耐熱性に優れたステンレ ス鋼等の金属材により形成されて居り、両側には流体入 口9及び流体出口10が、上部には流体入口9及び流体 出口10に連通する上方が開放された凹状の弁室11が 夫々形成されている。又、弁室11の底面には弁座12 が形成されていると共に、弁室11の内周面下側には段 部が形成されている。尚、13は流体入口9及び流体出 ロ10に溶着されたスリーブ、14はスリーブ13に外 嵌されたユニオンナットである。

【0009】前記ダイヤフラム2は、弁座12の上方に 配設されて居り、弁室11の気密を保持すると共に、そ の中央部が上下動して弁座12に当離座するようになっ ている。本実施例では、ダイヤフラム2は、耐熱性に優 れた特殊ステンレス鋼等の金属製薄板により中央部を上 方へ膨出せしめた皿状に形成されて居り、その周縁部が 30 弁室11内周面の段部に載置され、弁室11内へ挿入し たポンネット3の下端部とポディ1に螺着したポンネッ トナット4とにより、段部側へ押圧され、気密状態で挟 持固定されている。

[0010] 前記ポンネット3は、耐熱性に優れたステ ンレス鋼等の金属材により筒形状に形成されて居り、ボ ディ1の弁室11内に挿入され、ポンネットナット4を 締め込むことにより、ポディ1側へ押圧固定されてい る。

ス鋼等の金属材により形成されて居り、上部がポンネッ ト3から突出すべくポンネット3内に昇降自在に挿通さ れている。又、ステム5の下端部にはダイヤフラム2の 中央部に当接するダイヤフラム押え6が設けられて居 り、このダイヤフラム押え6も耐熱性に優れたステンレ ス鋼等の金属材により形成されている。

【0012】前記流体圧アクチュエータ7は、ポンネッ ト3の上部に設けられ、空気等の作動用流体によりステ ム5を下降させるものであり、アクチュエータシリンダ 15、ピストン16及びベローズ17等から成る。具体 50 を防止するようにしたベローズ弁であり、ボディ1、ボ

的には、アクチュエータシリンダ15は、耐熱性に優れ たステンレス鋼等の金属材により形成されて居り、ポン ネット3の上部に螺着された円板状のアクチュエータポ ディ18と、アクチュエータボディ18にポルト19に より固定された環状のフランジ20と、フランジ20に 溶着され、ステム5を囲繞するアクチュエータキャップ 21と、アクチュエータキャップ21に螺着され、作動 用流体の出入口22を有するコネクター23等から成 る。又、ピストン16は、耐熱性に優れたステンレス鋼 等の金属材により円板状に形成されて居り、ステム5の 10 上端部にナット24により固定され、ステム5と共にア クチュエータシリンダ15内を昇降するように為されて いる。更に、ベローズ17は、耐熱性に優れたステンレ ス材により作製されて居り、アクチュエータシリンダ1 5とピストン16との間に介設され、両者間をシールす るものである。即ち、ベローズ17は、その上端がピス トン16に、又、その下端がフランジ20に夫々固着さ れている。

【0013】前記スプリング8は、耐熱性に優れたステ ンレス鋼等の金属材により形成されて居り、流体圧アク チュエータ7のアクチュエータポディ18とピストン1 6との間に介設され、ステム5を常時上方へ附勢してい

【0014】次に、前記制御器の作動について説明す る。制御器を閉弁状態にする場合には、コネクター23 の出入口22から作動用流体(圧力流体)をアクチュエ ータシリンダ15内に供給する。そうすると、ピストン 16及びステム5がスプリング8の弾性力に抗して下降 すると共に、ダイヤフラム押え6を介してダイヤフラム 2の中央部が下方へ押し下げられる。これによって、ダ イヤフラム2が弾性変形し、弁座12に当座して閉弁状 態になる。そして、制御器を開弁状態にする場合には、 アクチュエータシリンダ15内の圧力を開放する。そう すると、ピストン16及びステム5がスプリング8の弾 性力により上昇すると共に、ダイヤフラム2がその弾性 力や流体圧により元の形状に復元し、弁座12から離座 して開弁状態になる。この制御器は、各部材を耐熱性に 優れた金属材により形成している為、可なりの高温(本 実施例では約350℃)の領域でも使用することができ 【0~0~1~1】前記ステム5は、耐熱性に優れたステンレ40~る。又、流体圧アクチュエータ7のシール材に耐熱性に 優れた金属製のベローズ17を使用している為、シール 材が熱の悪影響を受け難くなる。その結果、シール材の 寿命が低下したり、或いはシール性が低下したりすると 云うこともない。延いては、高温の領域で使用しても良 好且つ正確に作動することになる。

【0015】図2は本発明の第2実施例に係る流体作動 型の制御器の縦断面図であって、当該制御器は、ステム 5の下端部に設けたディスク40を弁座12に当離座さ せて開閉を行うと共に、ベローズ41により流体の漏洩 5

ンネット3、ステム5、ディスク40、カバー42、ステンレス製のベローズ41、流体圧アクチュエータ7及びスプリング8等から構成されて居り、前記流体圧アクチュエータ7は上記第1実施例のものと同様構造に構成されている。この制御器も上記第1実施例のものと同様の作用効果を奏し得る。

【0016】上記第1実施例に於いては、ダイヤフラム2を直接弁座12に当離座させるようにしたが、ダイヤフラム2の下方にディスクを昇降自在に配設し、ディスクに設けたディスクパッキンを弁座12に当離座させるようにしても良い。

【0017】上記第1実施例に於いては、制御器を常開型としたが、常閉型としても良い。

【0018】上記各実施例に於いては、アクチュエータポディ18とピストン16との間にスプリング8を介設してステム5を常時上方へ附勢するようにしたが、スプリング8を他の場所に介設してステム5を常時上方へ附勢するようにしても良い。

【図2】本発明の第 エータ7をダイヤフラム弁とベローズ弁に夫々取り付け 20 の縦断面図である。 るようにしたが、流体圧アクチュエータ7を取り付ける 弁 (制御器)の構造は上記各実施例のものに限定される ものではなく、ステム5の昇降動によりボディ1の流体 通路が開閉される制御器であれば、如何なる構造の制御 器に流体圧アクチュエータ7を取り付けるようにしても 良い。例えば、グローブバルブ、ゲートバルブ或いは二

ードルバルブに流体圧アクチュエータ7を取り付けるようにしても良い。

[0020]

【発明の効果】上述の通り、本発明の流体作動型の制御器は、流体圧アクチュエータのアクチュエータシリンダとピストンとの間に、耐熱性に優れた金属製のベローズを介設し、当該ベローズによってアクチュエータシリンダとピストンとの間をシールする構成とした為、流体圧アクチュエータのシール材に〇リングを使用した従来の流体作動型の制御器に比較して可なりの高温領域でも使用することができるうえ、シール材(ベローズ)も熱の悪影響を受け難い。その結果、熱によりシール材の寿命が低下したり、或いはシール性が低下したりすると云うこともない。延いては、制御器を高温の領域で使用しても良好且つ正確に作動することになる。

【図面の簡単な説明】

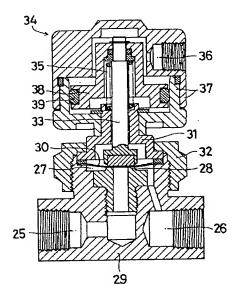
【図1】本発明の第1実施例に係る流体作動型の制御器の縦断面図である。

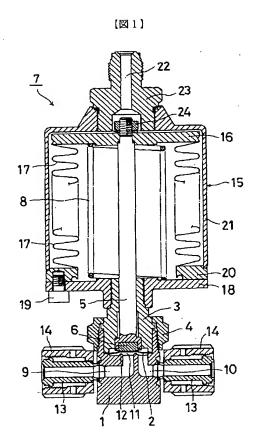
【図2】本発明の第2実施例に係る流体作動型の制御器 2、の経断面図である。

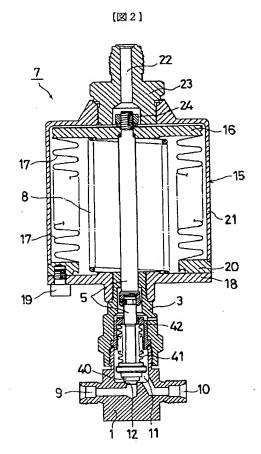
【図3】従来の流体作動型の制御器の縦断面図である。 【符号の説明】

1はボディ、3はボンネット、5はステム、7は流体圧 アクチュエータ、9は流体入口、10は流体出口、11 は弁室、12は弁座、15はアクチュエータシリンダ、 16はピストン、17はペローズ。

【図3】







BEST AVAILABLE COPY